



INTELLECTUAL
PROPERTY INDIA
PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार

The Patent Office, Government Of India

पेटेंट प्रमाण पत्र

Patent Certificate

(पेटेंट नियमावली का नियम 74)

(Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No.

556884

आवेदन सं. / Application No.

202111024427

फाइल करने की तारीख / Date of Filing

01/06/2021

पेटेंटी / Patentee

Chitkara Innovation Incubator Foundation

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकरित **PROCESS AND SYSTEM FOR SILICA SEPARATION FROM BIOMASS USING CONTROLLED MICROWAVE** नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख जून 2021 के पहले दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled **PROCESS AND SYSTEM FOR SILICA SEPARATION FROM BIOMASS USING CONTROLLED MICROWAVE** as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 1st day of June 2021 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.



इकात की संज्ञा
पेटेंट नियंत्रक

अनुदान की तारीख
Date of Grant : 26/12/2024

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, जून 2023 के पहले दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 1st day of June 2023 and on the same day in every year thereafter.